

Future Technologies from Hiroshima
第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
第8回マイクロ・ナノ工学シンポジウム
第9回集積化MEMSシンポジウム

	会場		フェニックスホール	コスモス	ダリア		ホワイト			
	会場コード		A	B	P		E			
1日目 Oct. 31	AM1	30分 09:30-10:00	開会式 学会挨拶			ポスター 掲示	え〜まっぶ@広島 (大学・公的機関の研 究室紹介 ポスター)	技術ポスター 発表	技術展示	
	AM2	40分 10:10-10:50	基調講演 (Prof. Dr. Jan G. Korvink, KIT)							
	AM3	100分 11:00-12:40			ポスターセッションA					
		70分 12:40-13:50		技術ポスター発表の プレゼンテーション						
	PM1	75分 13:50-15:05	電気学会センサシンポジウム 若手賞(五十嵐賞・奨励賞) 候補者発表セッション	電子情報通信学会企画セッションⅠ						ポスター 掲示
	PM2	60分 15:15-16:15	応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム センサ回路設計/エネルギー	電子情報通信学会企画セッションⅡ						
	PM3	100分 16:25-18:05			ポスターセッションB					
	PM4	55分 18:05-19:00			大学・公的機関の 研究室紹介					
2日目 Nov. 1	AM1	90分 9:00-10:30	電気学会センサシンポジウム 若手賞(五十嵐賞・奨励賞) 候補者発表セッション	機械学会 マイクロ・ナノ工学部門 レビュー1		ポスター 掲示	え〜まっぶ@広島 (大学・公的機関の研 究室紹介 ポスター)	技術ポスター 発表	技術展示	
	AM2	100分 10:40-12:20			ポスターセッションC					
		60分 12:20-13:20		技術展示の発表セッション						
	PM1	90分 13:30-15:00	応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム プロセス/異種機能集積化	センサ・MEMS のための 実装技術 (実装学会連携)						ポスター 掲示
	PM2	40分 15:10-15:50	基調講演/一般公開 (マツダ 人見 光夫様)							
	PM3	40分 16:00-16:40	基調講演/一般公開 (キャステム 戸田 拓夫様)							
	PM4	100分 16:40-18:20	Mixer 「紙ヒコーキ滞空時間 コンテスト」	日本酒の科学と実践						ポスターセッションD
	PM5	60分 18:30-19:30	Mixer&セレモニー							
	120分 20:00-22:00				3シンポ合同 若手交流会 (別会場)					
3日目 Nov. 2	AM1	40分 09:00-09:40	基調講演 (筑波大学 鈴木 健嗣様)			ポスター 掲示	え〜まっぶ@広島 (大学・公的機関の研 究室紹介 ポスター)	技術ポスター 発表	技術展示	
	AM2	90分 9:50-11:20	機械学会 マイクロ・ナノ工学部門 レビュー2	電気学会センサシンポジウム 優秀技術論文賞候補者発表セッション						
	AM3	60分 11:30-12:30	機械学会 マイクロ・ナノ工学部門 表彰式	応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム バイオ/マイクロロボット						
		60分 12:30-13:30								
	PM1	100分 13:30-15:10								ポスターセッションE
	PM2	40分 15:20-16:00	基調講演 (立命館大学 木股 雅章様)							
	PM3	40分 16:10-16:50	閉会式 表彰式							